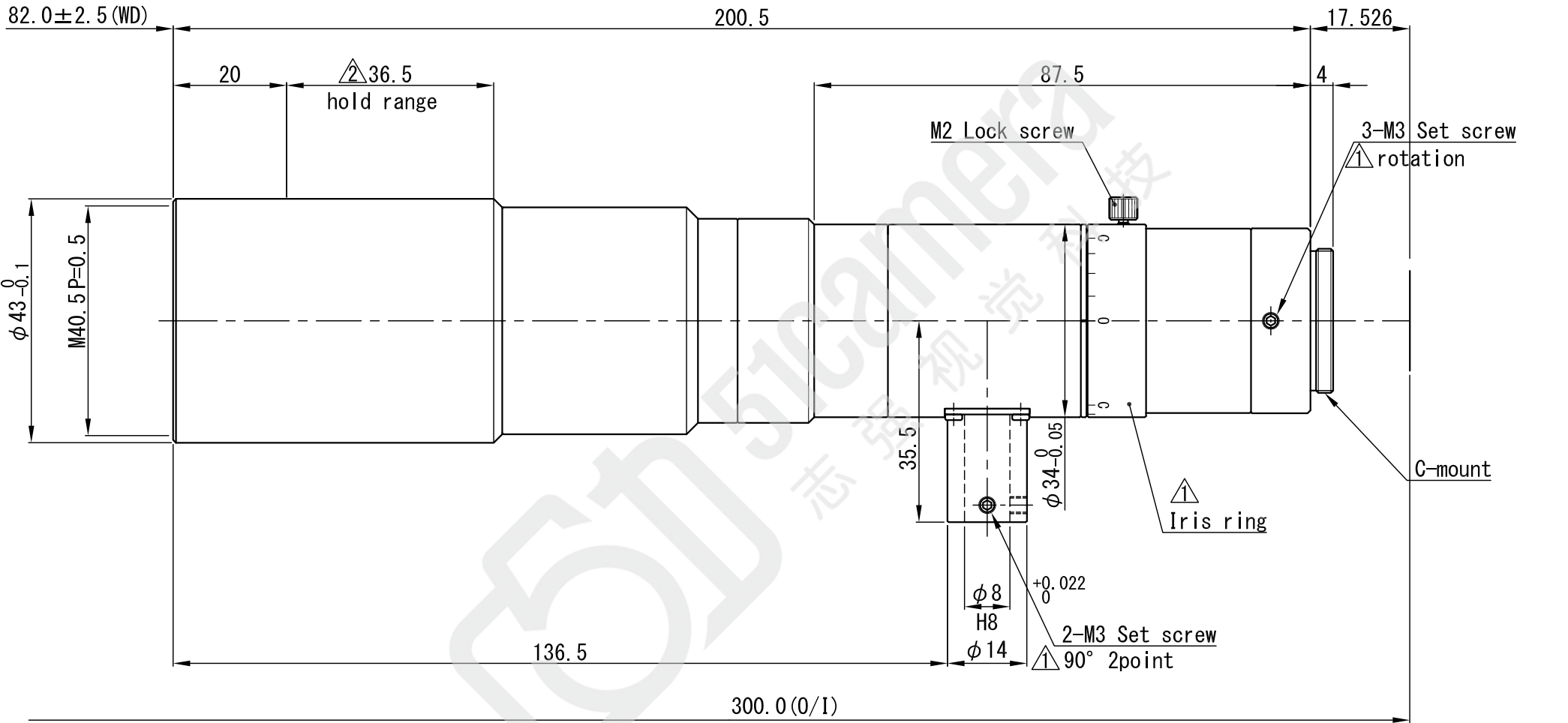




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-	-
△×						OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△×	ホルト 範囲追加	20.10.07	R. H.	DESIGNED	DRAWN	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15	UNIT (mm)	-	V S - T H V 0 8 - 8 0 C 0 / S	
△×	rotation・Iris ring表記追加 同軸部注記追加	20.06.30	T. F.	T. A.	H. M.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1	DATE	17.11.09	DRAW NO.	0 D T C 0 5 7 3 A 3
						TOLERANCES A B C S				